This Page Is Inserted by IFW Operations and is not a part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning documents will not correct images, please do not report the images to the Image Problem Mailbox.

CLIPPEDIMAGE= JP360010756A

PAT-NO: JP360010756A

DOCUMENT IDENTIFIER: JP 60010756 A

TITLE: MANUFACTURE OF BEAM-LEAD TYPE SEMICONDUCTOR DEVICE

PUBN-DATE: January 19, 1985

INVENTOR-INFORMATION:

NAME

NAWAMAKI, AKIO

ASSIGNEE-INFORMATION:

NAME

NEC CORP

COUNTRY

N/A

APPL-NO: JP58119143

APPL-DATE: June 30, 1983

INT-CL (IPC): H01L021/92

US-CL-CURRENT: 29/827,438/464 ,438/FOR.380

ABSTRACT:

PURPOSE: To improve the reliability and production yield remarkably by a method wherein, when pellets are separated from a flat plate by a pellet adsorbing jig, any wax adhering to pellets is melted by heating to be removed using hot organic solvent in a heated receiver.

CONSTITUTION: A semiconductor wafer 1 whereon specified beam-lead type element is formed is turned over to be bonded on a flat plate 4 made of quartz etc. using wax. Firstly resist pattern is formed on the backside of the wafer 1 and the wafer 1 is selectively etched by mixed acid solution utilizing the resist pattern as a mask to separate the wafer 1 into pellets 5.

secondly the quartous plate 4 is heated by a hot-plate 7 to melt the waw 3 and the pellets 5 are separated from the quartz plate 4 using a pellet adsorbing jig 6. Finally was 13 adhering to the wiring side and backside of pellets 15 may be removed by means of spraying organic solvent preliminarily heated by a heater 11 with a cleaning redelets 15 are arrayed on an arraying plate 22.

COPYRIGHT: (C) 1985, JPO& Japio

19 日本国特許庁 (JP)

压特許出願公開

12 公開特許公報 :A.

昭60-10756

51 Int. Cl. H 01 L 21 92 識別記号

庁内整理番号 7638 5 F 43公開 昭和60年(1985) 1 月19日

発明の数 1 審查請求 未請求

(全 3 頁)

54ビームリート型半導体装置の製造方法

額 昭58-119143

21.1寸

22出

類 昭58(1983)6月30日

72発 明 者 縄巻草雄

東京都港区芝五丁目33番1号日

本電質株式会社内

五出 願 人、日本電気株式会社

東京都港区芝5月1133番1号

九代 理 人 弃理士 内原晋

1. 発明の名称

ピームリード型半週体装貨の製造方法

2. 特質結束の範囲

ビームリード型半導体太子の形成されたウェバ ーを裏返してワックスで平板に貼り付ける工程と、 前記ウェハーを異面から選択的にエッテング除去 してペレットに分散する工程と、前記タックスを 然しペレット吸溯用治具にて前配平板から前配べ レットを分削する工程と、心記ペレットに付弃し ているワックスを、暖められた疣が川受け皿内に て、暖めた有機筋制によってリックスを除去する 工程とを含むことを特徴とするピームリード型半 導体基件の製造方法。

3. 発別の試験な行所

本発明はビースリードが生海体装飾の製造方法 にいける。

従来ビームリード製半導体装飾の製造方法は、 所望のビームリード拠半導体製子の形成された半 選体務板の上部にリックスを頒布し石英板と貼り 合せし後、約半導体共将の展頭にレジストにてバ ターンを形成し乱辞辞で半導体ウェバーを選択的 にエッチング終去してペレットやに分別し、次に ペレット 1 個十つ分間して再配列する力に100~ 200℃の隔胱のホットブレート上でワックスをだ しペレット吸放用的具にてペレットと石英板とを 分削後、半週体ペレットに付発リックスを予め加 熱ヒーターで有機器剤を取めた有機器剤をネプレ ーガンで3~5分間吹付けて除去し間の配列板に 並べていた。

しかし上記は米のペレットハンドリングデルに け、以下に述べるような欠点があった。

ペレットハンドリングする場合にペレットと石 英切とがワックスによって貼り合わさっておりと のリックスを100~200℃の配用のホットプレ ート上で石炭板と躍めてワックスを指かし、ベレ 2. トロポル州上にてペレットと行列がとかなれば、

- 2 -

The PACT OF EACH AND A

半導体ペレットの配勢前及び異面に付着している ワックスを、50~100℃の起車範囲の無熱ヒーターにて予め有機用制を繋めスプレーガンで吹 付時30~35℃範囲の有機器割を3~5秒間吹 付けてワックスを除去し別の配列板に並べている がペレットサイズによってワックス洗浄に時間が かかりまたワックスが完全に取りまれない場合も あった。

ベレットの前制能及び終品にワックスが残っていると、ベレットの何報性及び歩電りを聴くし又ペレットサイズによってペレットハンドリングの洗浄的間を投くしたりするため作業能率を懸くする欠点を持っていた。

本条明は上記の点を除去し半導体状態の保軽性 及び数溶集留すを大幅に同止させることのできる 半選体装置の製造方法を提供するものである。

本発明の特徴は、ビームリード型半導体象子の 形成されたウェハーを炎返してワックスで平板に 貼り付けする工程と、前記ウェハーを展置から選 択的にエッチング除去してペレットに分割する工

- 3 -

微する。

次には3回に示すようにペレット15の配線的 及び製師に付加しているワックス13を50~ 100で温度延囲の加熱ヒーター21によって予 め有機器制と、洗作用電配186加減ヒーター 19によって50~100での低度範囲で加熱し、 スプレーガン20で吹付的35~40で範囲の有 機器測を3~4秒間吹付けてワックスを除去した (多4回)

上記のように本住明方法によればペレットの配額前及び州西に付押しているファクスを予め殴めた有機溶剤と応が用受け皿も叫かることにより有機溶剤を腐血でペレットに吹付ける事が出来るため、短時間でワックスが除去でき、しかもペレットにワックスが残ることなく、製造歩行り及び製品の信頼性が良くなり、しかもペレットサイズに観係なく短時間でペレットハンドリングが可能になる。

4. 図前の酵母な影男

群と、加熱によりファクスをかしてレット形然用 向具にて自動単数からベレットを分析する工むと、 削制コレットにハヤしているリックスを、既めら れた受け皿内にて、財めた有機前列にて除去する 工程と、前都ペレットを創列する工程とを含む準 媒体報節の製品力洗にある。

以下更能例が見づき抑制を対例して事系明を許 輸に初期する。

きず物上型にジャように、角架のビームリード 動ま子の形成された単導体ウェバー上を、前がビ ームリードでが下になるように裏裏して、例えば スカイコートなどのワックス3を用いて石英など の平板よに貼り付ける。

かに動制で点はウェハー1の分割にレジストパターンを単成し、オパターンをマスクにしてが停放を用いて数ウェハーを選択的にエッテンク防力し、銀2分に元寸ようにペレット5に分離する。 次に100~200でのホットプレート7の上で石英板4を閉めてワックス3を約かしペレット販売用約46を用いてペレット5を石英板4から分

4.1 図乃至第4図は本発明の実施例を説明する 為の断面図である。

1 ……半導体ウェハー、2、12 ……ビームリード、3、13 ……ワックス、4 ……石英板、5、15 ……ベレート、6、16 ……ベレット吸名用 治具、7 ……ホットブレート、18 ……洗剤用受け皿、19 ……洗剤用受け皿の加熱ヒーター、 20 ……スプレーガン、21 ……有般前部の加熱 ヒーター、22 ……ガラス板である。

代却人 养地士 内 原



